

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Направление подготовки/специальность: 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика

Наименование образовательной программы: Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике

Уровень образования: высшее образование - магистратура

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины
ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИБОРЫ НАНОТЕХНОЛОГИИ

Блок:	Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Часть образовательной программы:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
№ дисциплины по учебному плану:	Б1.Ч.06.04.01
Трудоемкость в зачетных единицах:	3 семестр - 4;
Часов (всего) по учебному плану:	144 часа
Лекции	3 семестр - 16 часов;
Практические занятия	3 семестр - 32 часа;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
Самостоятельная работа	3 семестр - 95,7 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	проводится в рамках часов аудиторных занятий
включая: Контрольная работа Расчетно-графическая работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой	3 семестр - 0,3 часа;

Москва 2023

ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:

Преподаватель

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Михайлова И.А.
	Идентификатор	R6487a0ab-MikhailovaIA-f37cba00

И.А. Михайлова

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Дмитриев А.С.
	Идентификатор	R8d0ce031-DmitriyevAS-aaaae29

А.С. Дмитриев

Заведующий выпускающей
кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Пузина Ю.Ю.
	Идентификатор	Re86e9a56-Puzina-4d2acad1

Ю.Ю. Пузина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: изучение принципов действия, конструкций и материалов изделий электронной техники (ИЭТ) в нано- и микроисполнении

Задачи дисциплины

- изучение особенностей конструкций, материалов и приборов нанотехнологий;
- обоснование выбора методов изготовления элементов и устройств нанотехнологий;
- изучение методов для исследований и контроля элементов и устройств нанотехнологий;
- приобретение навыков выполнения на этой основе инженерных расчетов для решения конкретных прикладных задач.

Формируемые у обучающегося **компетенции** и запланированные **результаты обучения** по дисциплине, соотнесенные с **индикаторами достижения компетенций**:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
ПК-1 Способен анализировать и моделировать физические процессы в элементах энергетического оборудования	ИД-1 _{ПК-1} Имеет практические навыки применения измерительных приборов и техники эксперимента, навыки постобработки экспериментальных данных и способен провести анализ погрешностей определяемых величин	знать: - основные типы и элементы нано- и микроэлектронных устройств, устройств МСТ и НСТ. уметь: - выполнять научные исследования в области проектирования и создания ИЭТ и самостоятельно разбираться в методиках исследования элементов устройств и уметь применять их для решения поставленной задачи.
ПК-2 Способен применять расчетно-теоретические и экспериментальные методы исследования электромагнитных и теплофизических процессов в низкоразмерных устройствах и материалах	ИД-2 _{ПК-2} Знает особенности процессов в метрологических системах и системах диагностики наноразмерных материалов и устройств	знать: - основные методы получения и обработки элементов нано- и микроэлектронных устройств, устройств МСТ и НСТ. уметь: - применять измерительные приборы и техники эксперимента (электронная, атомно-силовая и оптическая микроскопии; методы силового нанотестинга) и осуществлять постобработку экспериментальных данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике (далее – ОПОП), направления подготовки 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика, уровень образования: высшее образование - магистратура.

Требования к входным знаниям и умениям:

- знать электротехника и электроника
- знать квантовая и оптическая электроника
- знать материаловедение и технология конструкционных материалов

- знать процессы получения наночастиц и наноматериалов, нанотехнологии

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины/формы промежуточной аттестации	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы										Содержание самостоятельной работы/ методические указания
				Контактная работа							СР			
				Лек	Лаб	Пр	Консультация		ИКР		ПА	Работа в семестре	Подготовка к аттестации /контроль	
КПР	ГК	ИККП	ТК											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Введение в микро- и наноэлектронику, МСТ и НСТ	7	3	1	-	2	-	-	-	-	-	4	-	<u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u> Изучение дополнительного материала по разделу "Введение в микро- и наноэлектронику, МСТ и НСТ" <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], 11-17 [5], 11-17
1.1	Введение в микро- и наноэлектронику, МСТ и НСТ	7		1	-	2	-	-	-	-	-	4	-	
2	Интегральные схемы. Классификации, базовые технологии	11		1	-	2	-	-	-	-	-	8	-	<u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u> Изучение дополнительного материала по разделу "Интегральные схемы. Классификации, базовые технологии" <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], 17-26 [5], 17-26
2.1	Интегральные схемы. Классификации, базовые технологии	11		1	-	2	-	-	-	-	-	8	-	
3	Элементы и устройства микро- и наноэлектроники	18		2	-	4	-	-	-	-	-	12	-	<u>Подготовка к лабораторной работе:</u> Предварительно изучить тему и задачи выполнения лабораторной работы "Изучение основных свойств датчиков давления", а так же изучить вопросы вариантов обработки результатов по изученному в разделе "Элементы и устройства микро- и наноэлектроники" материалу. <u>Изучение материалов литературных источников:</u>
3.1	Элементы и устройства микро- и наноэлектроники	18	2	-	4	-	-	-	-	-	12	-		

													<u>источников:</u> [1], 91-127 [2], 92-134 [5], 91-127
7	Моделирование и проектирование	19	3	-	6	-	-	-	-	-	10	-	<u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u> Изучение дополнительного материала по разделу "Моделирование и проектирование"
7.1	Моделирование и проектирование	19	3	-	6	-	-	-	-	-	10	-	<u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], 167-191 [2], 156-178 [4], 154-166 [5], 167-191
	Зачет с оценкой	18.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	17.7	
	Всего за семестр	144.0	16	-	32	-	-	-	-	0.3	78	17.7	
	Итого за семестр	144.0	16	-	32	-	-	-	-	0.3	95.7		

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПр – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

3.2 Краткое содержание разделов

1. Введение в микро- и нанoeлектронику, МСТ и НСТ

1.1. Введение в микро- и нанoeлектронику, МСТ и НСТ

Основные понятия и определения.

2. Интегральные схемы. Классификации, базовые технологии

2.1. Интегральные схемы. Классификации, базовые технологии

Понятие о полупроводниковых, гибридных интегральных схемах (ИС), устройствах МСТ и НСТ.

3. Элементы и устройства микро- и нанoeлектроники

3.1. Элементы и устройства микро- и нанoeлектроники

Аналоговые и цифровые СБИС. СВЧ ИС в микроэлектронном исполнении. Наноразмерные компоненты ИС.

4. Элементы и устройства МСТ и НСТ. Сенсорные и актюаторные устройства МСТ и НСТ

4.1. Элементы и устройства МСТ и НСТ. Сенсорные и актюаторные устройства МСТ и НСТ

Принципы действия. Наноразмерные исполнительные элементы. Наноразмерные исполнительные элементы сенсорных и актюаторных устройств МСТ и НСТ, в том числе деформируемые и недеформируемые, композиционные слоистые, металлические, на основе сплавов.

5. Материалы для устройств МСТ, НСТ, нано- и микроэлектроники

5.1. Материалы для устройств МСТ, НСТ, нано- и микроэлектроники

Полупроводниковые, диэлектрические и металлические материалы. Резистивные сплавы. Слоистые композиционные материалы. Органические диэлектрики. Фоточувствительные композиции.

6. Основные технологии устройств МСТ и НСТ

6.1. Основные технологии устройств МСТ и НСТ

Технологии «сверху вниз» и «снизу вверх».

7. Моделирование и проектирование

7.1. Моделирование и проектирование

Постановка задачи моделирования. Выбор критериев оптимизации. Постановка граничных условий. Создание библиотек свойств модели. Интерпретация результатов моделирования.

3.3. Темы практических занятий

1. Изучение основных свойств датчиков давления;
2. Исследование датчиков температуры;

3. Изучение основных параметров акселерометров;
4. Исследование параметров акустических сенсоров;
5. Расчет основных свойств датчиков давления;
6. Расчет ошибок измерений датчиками температуры;
7. Расчет основных параметров акселерометров;
8. Расчет параметров акустических сенсоров.

3.4. Темы лабораторных работ не предусмотрено

3.5 Консультации

Групповые консультации по разделам дисциплины (ГК)

1. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Введение в микро- и нанoeлектронику, МСТ и НСТ"
2. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Интегральные схемы. Классификации, базовые технологии"
3. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Элементы и устройства микро- и нанoeлектроники"
4. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Элементы и устройства МСТ и НСТ. Сенсорные и актюаторные устройства МСТ и НСТ"
5. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Материалы для устройств МСТ, НСТ, нано- и микроэлектроники"
6. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Основные технологии устройств МСТ и НСТ"
7. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Моделирование и проектирование"

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ Курсовой проект/ работа не предусмотрены

3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций

Запланированные результаты обучения по дисциплине (в соответствии с разделом 1)	Коды индикаторов	Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.3.1)							Оценочное средство (тип и наименование)	
		1	2	3	4	5	6	7		
Знать:										
основные типы и элементы нано- и микроэлектронных устройств, устройств МСТ и НСТ	ИД-1 _{ПК-1}	+								Контрольная работа/Типы и элементы устройств МСТ и НСТ
основные методы получения и обработки элементов нано- и микроэлектронных устройств, устройств МСТ и НСТ	ИД-2 _{ПК-2}		+			+				Контрольная работа/Материалы для повышения надежности устройств МСТ и НСТ
Уметь:										
выполнять научные исследования в области проектирования и создания ИЭТ и самостоятельно разбираться в методиках исследования элементов устройств и уметь применять их для решения поставленной задачи	ИД-1 _{ПК-1}				+				+	Расчетно-графическая работа/Методики испытаний ИЭТ, виды испытаний ИЭТ
применять измерительные приборы и техники эксперимента (электронная, атомно-силовая и оптическая микроскопии; методы силового нанотестинга) и осуществлять постобработку экспериментальных данных	ИД-2 _{ПК-2}			+				+		Контрольная работа/Технология устройств МСТ и НСТ

4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)

4.1. Текущий контроль успеваемости

3 семестр

Форма реализации: Письменная работа

1. Материалы для повышения надежности устройств МСТ и НСТ (Контрольная работа)
2. Методики испытаний ИЭТ, виды испытаний ИЭТ (Расчетно-графическая работа)
3. Технология устройств МСТ и НСТ (Контрольная работа)
4. Типы и элементы устройств МСТ и НСТ (Контрольная работа)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

Зачет с оценкой (Семестр №3)

В диплом выставляется оценка за 3 семестр.

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Печатные и электронные издания:

1. Лозовский, В. Н. Нанотехнологии в электронике. Введение в специальность : [учебное пособие] / В. Н. Лозовский, С. В. Лозовский . – 2-е изд., стер . – Санкт-Петербург : Лань, 2019 . – 332 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . - ISBN 978-5-8114-3986-7 .;
2. Варадан, В. ВЧ МЭМС и их применение : пер. с англ. / В. Варадан, К. Виной, К. Джозе . – М. : Техносфера, 2004 . – 528 с. – (Мир электроники) . - ISBN 5-948360-30-X .;
3. Нано- и микросистемная техника. От исследований к разработкам : сборник статей / Сост. П. П. Мальцев . – М. : Техносфера, 2005 . – 592 с. – (Мир электроники) . - ISBN 5-948360-63-6 .;
4. Рамбиди, Н. Г. Физические и химические основы нанотехнологий / Н. Г. Рамбиди, А. В. Березкин . – М. : Физматлит, 2009 . – 456 с. - ISBN 978-5-9221-0988-8 .;
5. Лозовский В. Н., Лозовский С. В.- "Нанотехнологии в электронике. Введение в специальность", (2-е изд., стер.), Издательство: "Лань", Санкт-Петербург, 2019 - (332 с.) <https://e.lanbook.com/book/113943>.

5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

1. Office / Российский пакет офисных программ;
2. Windows / Операционная система семейства Linux;
3. Python.

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. ЭБС Лань - <https://e.lanbook.com/>

2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
3. Научная электронная библиотека - <https://elibrary.ru/>
4. База данных Web of Science - <http://webofscience.com/>
5. База данных Scopus - <http://www.scopus.com>
6. Национальная электронная библиотека - <https://rusneb.ru/>
7. Электронная библиотека МЭИ (ЭБ МЭИ) - <http://elib.mpei.ru/login.php>
8. Портал открытых данных Российской Федерации - <https://data.gov.ru>
9. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ - <https://rosmintrud.ru/opendata>
10. База открытых данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ - <http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/>
11. База открытых данных Министерства экономического развития РФ - <http://www.economy.gov.ru>
12. База открытых данных Росфинмониторинга - <http://www.fedsfm.ru/opendata>
13. Электронная открытая база данных "Polpred.com Обзор СМИ" - <https://www.polpred.com>
14. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» - <https://openedu.ru>
15. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии - <http://protect.gost.ru/>
16. Открытая университетская информационная система «РОССИЯ» - <https://uisrussia.msu.ru>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории, наименование	Оснащение
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и текущего контроля	М-409/2, Аудитория каф. "НТ"	стол преподавателя, стол, доска меловая, мультимедийный проектор
	М-422/4, Учебная лаборатория криофизики	стол, стул, мультимедийный проектор
	М-412, Учебная аудитория	стеллаж для хранения книг, стол, стул, мультимедийный проектор, доска маркерная
	Ж-120, Машинный зал ИВЦ	сервер, кондиционер
Учебные аудитории для проведения практических занятий, КР и КП	М-409/2, Аудитория каф. "НТ"	стол преподавателя, стол, доска меловая, мультимедийный проектор
	М-422/4, Учебная лаборатория криофизики	стол, стул, мультимедийный проектор
	М-412, Учебная аудитория	стеллаж для хранения книг, стол, стул, мультимедийный проектор, доска маркерная
	Ж-120, Машинный зал ИВЦ	сервер, кондиционер
Учебные аудитории для проведения промежуточной аттестации	М-409/2, Аудитория каф. "НТ"	стол преподавателя, стол, доска меловая, мультимедийный проектор
	М-422/4, Учебная лаборатория криофизики	стол, стул, мультимедийный проектор

	М-412, Учебная аудитория	стеллаж для хранения книг, стол, стул, мультимедийный проектор, доска маркерная
	Ж-120, Машинный зал ИВЦ	сервер, кондиционер
Помещения для самостоятельной работы	М-411/1, Компьютерный класс	стол, стул, доска меловая, мультимедийный проектор, компьютер персональный
Помещения для консультирования	М-423/1, Аудитория каф. "НТ"	стул, стол письменный
Помещения для хранения оборудования и учебного инвентаря	М-407/1, Кладовая	стеллаж для хранения инвентаря, стеллаж для хранения книг, инвентарь специализированный

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Элементы и приборы нанотехнологии

(название дисциплины)

3 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

- КМ-1 Типы и элементы устройств МСТ и НСТ (Контрольная работа)
- КМ-2 Материалы для повышения надежности устройств МСТ и НСТ (Контрольная работа)
- КМ-3 Технология устройств МСТ и НСТ (Контрольная работа)
- КМ-4 Методики испытаний ИЭТ, виды испытаний ИЭТ (Расчетно-графическая работа)

Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

Номер раздела	Раздел дисциплины	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
		Неделя КМ:	4	8	11	15
1	Введение в микро- и нанoeлектронику, МСТ и НСТ					
1.1	Введение в микро- и нанoeлектронику, МСТ и НСТ		+			
2	Интегральные схемы. Классификации, базовые технологии					
2.1	Интегральные схемы. Классификации, базовые технологии			+		
3	Элементы и устройства микро- и нанoeлектроники					
3.1	Элементы и устройства микро- и нанoeлектроники				+	
4	Элементы и устройства МСТ и НСТ. Сенсорные и актюаторные устройства МСТ и НСТ					
4.1	Элементы и устройства МСТ и НСТ. Сенсорные и актюаторные устройства МСТ и НСТ					+
5	Материалы для устройств МСТ, НСТ, нано- и микроэлектроники					
5.1	Материалы для устройств МСТ, НСТ, нано- и микроэлектроники			+		
6	Основные технологии устройств МСТ и НСТ					
6.1	Основные технологии устройств МСТ и НСТ				+	
7	Моделирование и проектирование					
7.1	Моделирование и проектирование					+
Вес КМ, %:			15	25	25	35